

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001159708 A

(43) Date of publication of application: 12.06.01

(51) Int. Cl

G02B 5/20 G02F 1/1335 G09F 9/30

(21) Application number: 11343665

(22) Date of filing: 02.12.99

(71) Applicant:

**FUJI PHOTO FILM CO LTD** 

(72) Inventor:

SUGIYAMA TAKEKATSU ICHIHASHI MITSUYOSHI

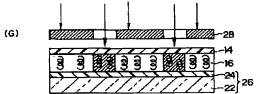
(54) METHOD FOR MANUFACTURING CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL COLOR FILTER

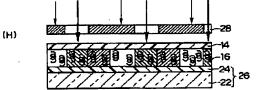
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a cholesteric liquid crystal color filter capable of manufacturing a multi-colored filter having high quality while reducing material loss.

SOLUTION: After a cholesteric liquid crystal layer 16 provided on a temporary substrate 10 is laminated on a substrate 22, the cholesteric liquid crystal layer 16 is heated up to a prescribed temperature and exposed to an active light beam using a pattern at this temperature to form a first pattern. (stage G.) Then the cholesteric liquid crystal layer 16 is heated up to a temperature different from the temperature at the time of forming the first pattern and exposed to the active light beam at this temperature using a pattern different from the pattern at the time of forming the first pattern to form a second pattern. Then, a third pattern is formed if it is needed.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO





## (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開2001-159708

(P 2 0 0 1 - 1 5 9 7 0 8 A)

(43)公開日 平成13年6月12日(2001.6.12)

(51) Int. C1. 7 G02B 5/20 G02F 1/1335 G09F 9/30	識別記号 101 505 349	F I デーマコート (参考) G02B 5/20 101 2H048 G02F 1/1335 505 2H091 G09F 9/30 349 B 5C094
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全15頁)
(21)出願番号	特願平11-343665	(71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成11年12月2日(1999.12.2)	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 杉山 武勝 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(72)発明者 市橋 光芳 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74)代理人 100079049 弁理士 中島 淳 (外3名)
		最終頁に続く

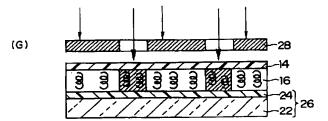
(H)

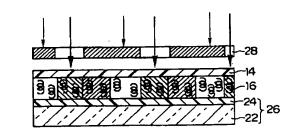
(54) 【発明の名称】コレステリック液晶カラーフィルタの製造方法

## (57)【要約】

【課題】 材料ロスを低減しながら、高品質の多色カラーフィルタを製造することができるコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法の提供。

【解決手段】 仮支持体10に設けたコレステリック液晶層16を、基板22にラミネートしてコレステリック液晶層16に対して、所定の温度に加熱し、この温度条件下で活性光線をパターン露光して第一のパターンを形成する。(工程G) 次にコレステリック液晶層16に対して、第一のパターン形成時と異なる温度で加熱し、この温度条件下で活性光線を第一のパターン形成時と異なるパターンで露光して第二のパターンを形成する。以後に必要に応じて第三のパターンを形成する。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 カラーフィルタを製造する方法であって、(a) 基体上にコレステリック液晶組成物を含有する層を形成する工程と、(b) 該コレステリック液晶組成物を含有する層全体を加熱し、その加熱温度において活性光線をパターン状に照射して第一のパターンを形成する工程と、(c) 第一のパターンを形成した該コレステリック液晶組成物を含有する層全体を前記(b) 工程における加熱温度と異なる温度で加熱し、その加熱温度で活性光線を照射して第一のパターンと異なる第二のパ「10ターンを形成する工程と、を有することを特徴とするコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法。

1

【請求項2】 前記第二のパターンを形成した該コレステリック液晶組成物を含有する層を前記(a)工程および(b)工程における加熱温度とそれぞれ異なる温度で加熱し、その加熱温度で活性光線を照射して第一のパターンおよび第二のパターンと異なる第三のパターンを形成する工程を、有することを特徴とする請求項1に記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項3】 前記のパターンのうち、最終のパターンが形成されたコレステリック液晶組成物を含有する層に対して、全面加熱、または全面照射して前記コレステリック液晶組成物を含有する層全体を固定化することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項4】 前記基体を、配向処理することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項5】 前記コレステリック液晶組成物を含有する層上に配向膜を設けることを特徴とする請求項1乃至 30請求項4のいずれかに記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等に 用いられるカラーフィルタの製造方法に関し、詳しく は、材料ロスを低減し、かつ簡易に高品質なカラーフィ ルタを製造しうるコレステリック液晶カラーフィルタの 製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】カラー液晶ディスプレー等に用いられるカラーフィルタは、一般に、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の各画素と、その間隙に表示コントラスト向上を目的とするブラックマトリクスと、が形成されて構成される。このようなカラーフィルタは、従来、樹脂中に顔料を分散させたものや染料を染着させたものが主流であり、製造方法においても、これらの着色樹脂液をスピンコート等によりガラス基板上に塗布して着色レジスト層を形成し、フォトリソグラフィーによるパターニングを行ってカラーフィルタ画素を形成したり、着色画素 50

を基板に直接印刷したりすることでカラーフィルタを作製していた。しかし、例えば、印刷法によるカラーフィルタの製造方法では、画素の解像度が低く、高解像度の画像パターンには対応が難しいという欠点があり、スピンコート法による製造方法では材料ロスが大きく、また大面積の基板に塗布する場合の塗布ムラが大きいといった欠点があった。

【0003】また、電着法による製造方法によると、比較的解像度が高く、着色層のムラも少ないカラーフィルタを得ることができるが、製造工程が煩雑であり、液管理も難しいといった難点を有していた。以上より、カラーフィルタの製造工程としては、材料ロスが少なく高効率に、かつ簡便に高品質なカラーフィルタを製造しうる製造方法が要望されていた。

【0004】上記のような要望に鑑み、特許第2794242号や特許第2873889号では、フィルム転写法やインクジェット法によるカラーフィルタの製造方法が開示され、材料ロスが少なく、効率のよいカラーフィルタの製造方法も提案されている。ところが、特にインクジェット法では、水溶性高分子からなるインク受容層を形成した後、所望のパターンに親水化・疎水化処理を施し、親水化された部分にインクジェット法でR、G、Bの各色のインクを吹きつけカラーフィルター層を得るため、得られるカラーフィルターは解像度の点で劣る。また、隣接するフィルター層間に混色が生じる確率が高く、位置精度の点でも劣る。

【0005】一方、カラーフィルタの性能として、透過率、色純度が高いことが要求されるが、近年、染料を用いる方法では染料の種類や染着樹脂を最適化することに30 より、顔料を用いる方法ではより微細分散した顔料を用いることにより、その透過性、色純度の向上が図られてきた。しかし、近年では、液晶ディスプレイ(LCD)パネルにおける、カラーフィルタの透過率、色純度に対する要求は非常に高い。特に、反射型LCD用カラーフィルタにおいては、ペーパーホワイトの白表示とコントラスト、及び色再現性の両立が難しい一方、従来の製造方法における、樹脂中に染料を染着させ、或いは、顔料を分散させて製造されるカラーフィルタは、いずれも光吸収型のカラーフィルタであるため、さらなる透過率の向上によ色純度の改善は、ほぼ限界に達していた。

[0006] このような光吸収型カラーフィルタに対し、コレステリック液晶を主成分とし、さらに重合性モノマー、重合開始剤等を混合して、パターニングして微細パターンを形成した偏光利用型カラーフィルタが知られている。前記偏光利用型カラーフィルタは、一定の光量を反射し、且つ透過して画像表示を行うため、光の利用効率が高く、透過率、色純度の点においても光吸収型のカラーフィルタよりも卓越した性能を有する。

【0007】しかしながら、その製造方法においては、 配向処理を施した基板上にスピンコート法等により成膜 して製造する方法が、均一厚の膜を形成しうる点で好ましいという観点から一般に用いられてきたが、その一方、材料ロスが大きく、高価な液晶素材等を用いる場合には、コストの点で不利であるといった問題があった。 【0008】また、前記スピンコート法では、成膜過程における膜厚のコントロールが難しく、特に、液晶素材を用いた場合、膜厚により反射率等の性能に影響を与えやすく、検査による廃率が高くなってしまう要因となっていた。

【0009】さらに、液晶含有感光性組成物層を有する 10 材料を用いる場合には、フォトリソグラフィ法によりパターニングしようとすると、液晶成分やカイラル化合物以外の成分、即ち、液晶の配向移動を抑制しうる、重合性モノマーや重合開始剤を、前記感光性組成物層中に多量に含有させることができず、色再現性とパターニング、及び硬化反応性を両立させることが困難であった。 【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明は、材料ロスを低減しながら、均一厚かつ高精度で、透過性、色純度に優れた多色のコレステリック液晶カラーフィルタを簡易に製造しうるフィルタの製造方法を提供することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、工程が簡易であって材料ロスが少なく、均一厚で、より透過性、色純度に優れたカラーフィルタの製造方法に関し鋭意検討を重ねた結果、1種のコレステリック液晶層に対して異なる温度で加熱し、それぞれの温度において、活性光線をパターン照射してそれぞれのパターンを形成することによって前記課題を解決することを見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、

【0012】<1>カラーフィルタを製造する方法であ って、(a)基体上にコレステリック液晶組成物を含有 する層を形成する工程と、(b)該コレステリック液晶 組成物を含有する層全体を加熱し、その加熱温度におい て活性光線をパターン状に照射して第一のパターンを形 成する工程と、(c)第一のパターンを形成した該コレ ステリック液晶組成物を含有する層全体を前記(b)工 程における加熱温度と異なる温度で加熱し、その加熱温 40 度で活性光線を照射して第一のパターンと異なる第二の パターンを形成する工程と、を有することを特徴とする コレステリック液晶カラーフィルタの製造方法である。 <2> 前記第二のパターンを形成した該コレステリッ ク液晶組成物を含有する層全体を前記(a)工程および (b) 工程における加熱温度とそれぞれ異なる温度で加 熱し、その加熱温度で活性光線を照射して第一のパター ンおよび第二のパターンと異なる第三のパターンを形成 する工程を、有することを特徴とする前記<1>に記載 のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法であ

る。

<3> 前記のパターンのうち、最終のパターンが形成されたコレステリック液晶組成物を含有する層に対して、全面加熱、または全面加熱しながら、全面照射して前記コレステリック液晶組成物を含有する層全体を固定化することを特徴とする前記<1>または前記<2>に記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法である。

<4> 前記基体を、配向処理することを特徴とする前記<1>乃至前記<3>のいずれかに記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法である。

<5> 前記コレステリック液晶組成物を含有する層上に配向膜を設けることを特徴とする前記<1>乃至前記<4>のいずれかに記載のコレステリック液晶カラーフィルタの製造方法である。

【0013】前記<1>に記載の発明によれば、(a) 工程においては、基体上にラミネート方式、あるいは塗 布方式等の任意の方法でコレステリック液晶組成物を含 有する層(以下、単にコレステリック液晶層という)が 20 形成される。このコレステリック液晶層には、温度によ る螺旋構造誘起力が大きいカイラル化合物が組み合され ており、コレステリック液晶組成物は、温度によって螺 旋ピッチが異なる構造変化を起こすようになっている。

(b) 工程においては、コレステリック液晶層全体が加 熱される温度において、設計された螺旋ピッチ構造とな り、この状態で活性光線をパターン照射すると、このパ ターン領域でコレステリック液晶組成物が重合あるいは 架橋して第一のパターンが形成される。(c)工程にお いては、(b)工程における温度と異なる温度で加熱さ れて前記螺旋ピッチと異なる螺旋ピッチ構造となり、こ の状態で活性光線をパターン照射すると、このパターン 領域でコレステリック液晶組成物が重合あるいは架橋し て第二のパターンが形成される。前記<2>に記載の発 明によれば、同様にして(b)工程および(c)工程に おける螺旋ピッチ構造と異なる螺旋ピッチ構造となり、 この状態で活性光線をパターン照射すると、このパター ン領域でコレステリック液晶組成物が重合あるいは架橋 して第一および第二のパターンと異なる第三のパターン が形成される。また、必要に応じて上記のような方法に よって第四のパターンを形成することもできる。前記く 3>に記載の発明によれば、コレステリック液晶層の全 体を重合または架橋して固定化する。前記<4>に記載 の発明によれば、基体の表面が配向処理されており、こ の面にコレステリック液晶層を設けると、液晶分子を配 向処理に促した所定の配向となるように配向され、この 状態で固定化すると、透過性に優れ、色純度に富む所望 の色相に発色する。前記<5>に記載の発明によれば、 コレステリック液晶層上に配向膜が形成されており、前 記同様にコレステリック液晶層が透過性に優れ、色純度 50 に富む所望の色相に発色する。

## [0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施の形 態について図面を基に説明する。図1~図4は、本発明 の一実施の形態を示す工程図である。図1における工程 (A) において、支持体A (仮支持体ともいう) 10に クッション層12を介して配向膜14が形成される。こ の配向膜は図1の工程(B)に示すように、ラビング処 理される。このラビング処理は、必ずしも必要ではない が、ラビング処理した方がより配向がよくなる。次に図 1の工程 (C) に示すように、配向膜14上にコレステ 10 リック液晶層16が形成され、このコレステリック液晶 層16上にカバーフィルム18が設けられる。この工程 によって得られたシートを以後、転写シート20と呼 ぶ。一方、図1の工程(D)に示すように、支持体B (以後、基板という) 22上に配向膜24が形成され、 ラビング処理される。この工程によって得られた基板を カラーフィルタ用基板26と呼ぶ。

[0015] 次に図2の工程(E) に示すように、カバーフィルム18を剥がした後、カラーフィルタ用基板26の配向膜24面に転写シート20のコレステリック液20晶層16が接触するようにロールを介してラミネートされる。その後、図2(F)に示すように、転写シート20の配向膜14とクッション層12との間で剥離される。

【0016】次に図3の工程(G)に示すように、配向膜14の上方にマスク28Aが配置され、コレステリック液晶層16が所定の温度[温度(1)]に加熱され、コレステリック液晶組成物の螺旋ピッチ構造が変化し、この温度(1)下でコレステリック液晶層16に対して活性光線がパターン照射されて照射領域のコレステリッ30ク液晶組成物は光重合、あるいは架橋して第1のパターンが形成される。

【0017】次に図3の工程(E)に示すように、配向 膜14の上方にマスク28Aと異なるマスク28Bが配 置され、コレステリック液晶層16が前記温度(1)と 異なる所定の温度〔温度(2)]に加熱されると、コレ ステリック液晶組成物の螺旋ピッチ構造が変化し、この 温度(2)下でコレステリック液晶層16に対して工程 (G) の領域と異なる領域に活性光線がパターン照射さ れて照射領域のコレステリック液晶組成物は光重合、あ 40 るいは架橋して第一のパターンと異なる色相の第二のパ ターンが形成される。この第二のパターンを形成すると きに用いるマスクは、第一のパターンを形成するときに 用いるマスクと異なる形態のマスクでもよく、また第一 パターンを形成するときのマスクと同じ形態のマスクを 用い、このマスクと異なる位置に配置して第一パターン を形成するときの活性光線の照射領域と異なる領域に活 性光線を照射してもよい。

【0018】なお、特に図示していないが、必要に応じ と反対側の面に帯電防止層を形成することもできる。なて工程(E)の後に前記第二のパターンを形成した該コ 50 お、仮支持体上に直接コレステリック液晶層を設ける場

レステリック液晶組成物を含有する層全体を前記(a) 工程および(b)工程における加熱温度とそれぞれ異なる所定の温度に加熱し、その加熱温度で活性光線を照射 して第一のパターンおよび第二のパターンと異なる色相 の第三のパターンを形成することができ、順次のこれら の工程を繰り返すことができる。

【0019】次に図4の工程(H)に示すように、第一、第二、第三・・のパターンを形成するときと異なる所定の温度[温度(3)]でコレステリック液晶層16層を全面加熱するか、またはこの加熱条件下でコレステリック液晶層16に対して活性光線を全面照射してコレステリック液晶層を固定化する。

【0020】その後、図4の工程(H)に示すように、コレステリック液晶層16の不要物、未露光部が洗浄、あるいは溶解除去されて目的とするカラーフィルターが形成される。

【0021】上記した図I〜図4に示す方法は、ラミネート方式によるカラーフィルタの製造方法の一実施の形態であるが、本発明は、図示していないが、塗布方式によるカラーフィルタの製造方法も包含される。塗布方式によるカラーフィルタの製造方法においては、図1の工程(D)におけるカラーフィルタ用基板22上に配向膜24が形成されたカラーフィルタ用基板26の配向膜24に塗布方式によってコレステリック液晶層が形成され、その後、図3の工程(G)〜図4の工程(J)が実施される。

【0022】以下、各工程をさらに詳細に説明する。なお、ラミネート方式、および塗布方式に共通な点は纏めて説明する。

#### < (A) 工程>

(仮支持体) 支持体A (仮支持体) としては、化学的及び熱的に安定であり、かつ撓曲性、化学光線透過性のものが挙げられる。具体的には、2軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレン、ボリブロピレン等のポリオレフィン類、ポリ塩化ビニル、ボリ塩化ビニル、ボリカースをのボリハロゲン化ビニル類、セルロースス誘導体、ポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネートと紙等が挙げられる。この他、従来の溶融転ず、中トした紙等が挙げられる。この他、従来の溶融転ずや中マルヘッド転写材料と同様に厚み5  $\mu$  m前後の、現に離型処理を施したボリエステルフィルム等も挙げられる。上記のうち、裏面に離型処理を施したボリエステルフィルムが特に好ましい。

【0023】前記仮支持体には、帯電による、塵埃の付着を防止する目的で、コレステリック液晶層を設ける面と反対側の面に帯電防止層を形成することもできる。なお、仮支持体上に直接コレステリック液晶層を設ける場

合には、仮支持体の表面にラビング処理等の配向処理が施されていてもよい。さらに、仮支持体の表面には、コロナ放電処理、グロー放電処理等の表面処理を施すこともできる。

【0024】前記仮支持体の厚みとしては、コレステリック液晶層をカラーフィルタ用基板にラミネートする場合の密着性、熱転写時の熱伝導性、凹凸を有する基板への追従性の観点から、150μm以下が好ましい。一方、転写性、仮支持体上へのコレステリック液晶層の形成性、転写材料の取り扱い性の観点から、2μm以上が 10 好ましい。

(クッション層)本発明のカラーフィルタの製造方法においては、転写性の向上、即ち、表面に凹凸を有する基板に転写する場合に、転写するコレステリック液晶層の追従性を向上させる目的で、仮支持体とコレステリック液晶層との間にクッション層を設けることが好ましい。

【0025】前記クッション層は、熱可塑性樹脂層が用いられ、少なくとも、ガラス転移点(Tg)が80℃以下の、高分子化合物、又は高分子化合物に可塑剤等を混合することで層のTgを80℃以下にしたものを有して20構成される。但し、前記クッション層(熱可塑性樹脂層)は、該クッション層上にコレステリック液晶層が直接設けられる場合には、コレステリック液晶層の成膜時に使用する溶媒等により溶解されない高分子化合物等を使用する必要がある。

【0026】前記熱可塑性樹脂層を形成する高分子化合物としては、例えば、ポリエチレン類、ポリプロピレン類、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ボリカーボネート、ポリスチレン、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、エチレンーアクリル酸エステル共重合樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、塩素化ゴム類、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン、ボリエチレンノシド、フェノール樹脂、セルロース誘導体、ボリビニルアルコール誘導体、ラテックス類及びこれらの混合物が好ましい。

【0027】また、必要に応じて、クッション層中に、補助バインダーとしてアクリルゴムや線状ポリウレタンを添加することもでき、これらを添加すると、前記可塑 40 剤の添加量を低減することができる。従って、可塑剤の基板や熱転写シート表面へのブリードを抑制でき、転写時のゴミ欠陥や表面粘着性悪化による耐密着悪化を防止することが可能となる。

【0028】 クッション層(熱可塑性樹脂層)の層厚としては、 $1\sim50\mu$ mが好ましく、 $2\sim30\mu$ mがより好ましい。また、クッション層上、即ち、クッション層のコレステリック液晶層と接する面上に配向膜を設けない場合には、該クッション層の表面をラビング処理等の配向処理を施すこともできる。

【0029】前記熱可塑性樹脂層上には、中間層を設けることができる。

(中間層) この中間層は、コレステリック液晶層の溶剤等、及び熱可塑性樹脂層の可塑剤や溶剤等の両層相互間への悪影響を防止する目的で設けられるものであり、該中間層は、水或いはアルカリ水溶液に分散又は溶解し、酸素透過性の低い材料より選択されることが好ましい。前記中間層は、ポリピニルアルコール、ポリピニルピロリドン、水溶性ポリビニルブチラール、水溶性ナイロン(水洗にて除去可能)等の水溶性高分子を有して構成することができる。

【0030】前記中間層には、必要に応じて界面活性剤を適宜添加することができる。前記界面活性剤としては、溶解性、塗布性を考慮したうえで、カチオン性、アニオン性、両性、ノニオン性等のいずれのものも使用可能であるが、中でも、液晶の動作や電圧保持率を阻害しない点で、ノニオン性の界面活性剤が好ましい。前記ノニオン性の界面活性剤の具体例としては、ポリオキシスニオン性の界面活性剤の具体例としては、ポリオエチレン系、サーフィノール(日信化学(株)製)等のアセチレングリコール系、メガファックF142D(大日本インキ(株)製)等のフッ素系オリゴマー等が学素れる。さらに、前記中間層には、必要に応じて、色素、顔料、紫外線吸収剤、消泡剤、マット剤、溶剤等を添加することもできる。

【0031】前記中間層の層厚としては、 $0.1\sim5\mu$  mが好ましい。また、中間層としては、特開平5-173320号(段落番号〔0011〕)に記載のものを好適に使用することができる。さらに、中間層を設け、該中間層上にコレステリック液晶層を形成する場合には、中間層を成膜した後、その表面をラビング処理等により配向処理することが好ましい。従って、この場合に用いる前記高分子化合物としては、例えば、ボリビニルアルコールにボリエチレングリコールを混合したもの、メチルビニルエーテル無水マレイン酸共重合体、ボリビニルブチラール、ボリビニルピロリドン等の水溶性又は高極性高分子材料、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、アジピン酸ボリエステル等が好ましい。

[0032] (配向膜) 仮支持体上に前記クッション層を設ける場合には、該クッション性層上に配向膜を設けることもできる。

【0033】前記配向膜の形成に使用可能な材料としては、例えば、ボリビニルアルコール(PVA)、ボリイミド、ポリアミド、ナイロン、ボリスチレン、ボリエチレン、ボリエチレンテレフタレート(PET)、ボリブチルテレフタレート(PBT)、ボリエステル、ボリジクロヘキシルメタクリレート、ボリビニルシンナメート、ボリブレン、ポリアセタール等が挙げられる。配向膜の膜厚としては、0.01~5 $\mu$ mが好ましく、0.01~1 $\mu$ mがより好ましい。

50 【0034】前記コレステリック液晶層、クッション層

(熱可塑性樹脂層)、中間層、配向膜は、それぞれの構成成分を適当な溶媒に溶解、又は分散して塗布液上の溶液とし、公知の塗布方法により塗布乾燥して仮支持体上に形成することができる。例えば、前記高分子化合物を溶剤等に溶解して塗布液状とした後、スピンコート法、或いは、スピンコート法、ガーテンコート法、バーコート法、或いは、スリットを溶剤して塗布する方法により塗布することができる。この場合に用いる溶剤は、用いる高分子の溶解上を考慮して適宜選択することができ、例えば、メチエタレール等のアルコール類;エチレングリコール、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールをのアセテート類等を好適に挙げることができる。

【0035】〈工程(B)〉前記仮支持体上に配向膜を設け、該配向膜表面をラビング処理等の公知の方法で配向処理を施し、その表面上にコレステリック液晶層を設けると、液晶分子をその配向処理に促した所定の配向となるように配向させることができ、この状態で冷却固定化させることで透過性に優れ、色純度に富む所望の色相に発色させることができる。

【0036】<工程(C)>次に配向膜上にコレステリ

ック液晶層が形成される。

(コレステリック液晶層) コレステリック液晶層は、ネマチック液晶性化合物、カイラル化合物を含有し、さらに必要に応じて、重合性モノマー、光重合開始剤、バインダー樹脂、界面活性剤、熱重合禁止剤、増粘剤、色素、顔料、紫外線吸収剤、ゲル化剤、溶媒等を含有させることができる。

【0037】前記ネマチック液晶性化合物は、液晶転移温度以下ではその液晶相が固定化することを特徴とするものであって、その屈折率異方性Δnが、0.10~0.40の液晶化合物、高分子液晶化合物、重合性液晶化合物の中から適宜選択することができる。溶融時の液晶状態にある間に、例えば、ラビング処理等の配向処理を施した配向基板を用いる等により配向させ、そのまま冷却等して固定化させることにより固相として使用することができる。前記ネマチック液晶性化合物の具体例としては、下記化合物を挙げることができるが、本発明はこれらのネマチック液晶性化合物に限定されるものではない。

[0038] [化1]

$$C_8H_{17}O - OC - OC - OCH_2)_4OCCH = CH_2$$

$$C_8H_{17}O - OC - OCH_2)_4OCCH = CH_2$$

$$C_8H_{17}O - OC - OCH_2)_4OCCH = CH_2$$

$$C_8H_{17}O - OCCH = CH_2$$

$$C_9H_{13}O - OCCH = CH_2$$

$$C_9H_{18} - OCCH = CH_2$$

$$C_9H_{18} - OCCH = CH_2$$

$$C_6H_{11} - C = C - OCCH = CH_2$$

$$C_6H_{11} - C = C - OCCH = CH_2$$

$$C_6H_{11} - C = C - OCCH = CH_2$$

$$C_6H_{11} - OCCH = CH_2$$

[0041] 前記式中、nは、1~1000の整数を表 す。前記各例示化合物においては、その側鎖連結基が、 以下の構造に変わったものも同様に好適なものとして挙 げることができる。

[0042]

【化4】

ては、十分な硬化性を確保し、層の耐熱性をする観点からは、分子内に重合性基あるいは架橋性基を有するネマチック液晶性化合物が好ましい。

【0044】前記コレステリック液晶組成物の含有量としては、コレステリック液晶層の全重量に対して30~98重量%が好ましく、50~95重量%がより好ましい。前記含有量が、30重量%未満であると、ネマチック液晶性化合物の配向が不十分となることがある。

【0045】本発明において、前記カイラル化合物は、 捩れ力の温度依存性が大きく、コレステリック液晶組成 10 物に誘起する螺旋ピッチが温度によって変化する化合物 が好ましい。このカイラル化合物に求められる特性とそ の分子構造との関係は次の通りである。

(1)鎖線構造を誘起する力を大きいことであり、このためには、カイラル部位を分子の中心に位置させ、その

周囲をリジッドな構造とする。分子量は300以上が好ましい。

- (2) 温度による螺旋構造誘起力が大きいことであり、 このためには、カイラル部位近くの結合が回転したよう なコンフォマーが複数存在することが好ましい。
- (3) ネマチック液晶性化合物への溶解性が大きいことであり、このためには、溶解度パラメーターのSP値がネマチック液晶性化合物とカイラル化合物とが近似していることが好ましい。
- ) (4) その他、上記重合性の結合基を1つ以上結合した 構造の方が膜の耐熱性が高くなるので好ましい。

【0046】このような特性を有するカイラル化合物としては、例えば、下記の化合物が挙げられる。

[0047]

[化5]

【0048】したがって、本発明のコレステリック液晶層には、ネマチック液晶性化合物自体の選定と共にネマチック液晶性化合物と、これらのカイラル化合物との組み合わせを設定して、それぞれ異なる温度条件で異なる螺旋構造に変化し、所望の色相を呈するようにすることが望ましい。

【0049】また、コレステリック液晶層に含有される前記重合性モノマーとしては、エチレン性不飽和結合を

持つモノマー等が挙げられ、例えば、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールへキサアクリレート等の多官能モノマーが挙げられる。前記エチレン性不飽和結合を持つモノマーの具体例としては、以下に示す化合物を挙げることができるが、本発明においては、これらに限定されるものではない。

[0050]

【化6】

$$\begin{bmatrix} CH_2O - & & & & \\ -CH_2O - & CH_2O - & & \\ -CH_2OCH_2 - CCH_2O - & & \\ -CH_2OCH_2 - CCH_2O - & & \\ -CH_2O - & & \\ -CCH - CH_2 \end{bmatrix}_b$$

$$A: m=1, a=6, b=0$$

$$B: m=2, a=6, b=0$$

$$\begin{bmatrix} CH_2O - \\ CCH_2CCH_2O - \\ CH_2O - \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} CC_2H_4O)_mCCH = CH_2 \\ H_2O - \end{bmatrix}_a$$

$$+ H_2D - M \times a = 4 \quad a + b = 4$$

$$\begin{array}{c} O \\ CH_2(OC_2H_4)_1OCCH=CH_2 \\ O \\ C_2H_5-CCH_2(OC_2H_4)_mOCCH=CH_2 \\ CH_2(OC_2H_4)_nOCCH=CH_2 \\ \end{array} \quad \text{$I+m+n=3.5$}$$

# O OH OH OH OH OH CH2=CHCH2CHCH2O(CH2)6OCH2CHCH2OCCH=CH

【0051】前記重合性モノマーの添加量としては、コレステリック液晶層の全固形分重量に対し、0.5~50重量%が好ましい。前記添加量が、0.5重量%未満であると、十分な硬化性を得ることができないことがあり、50重量%を越えると、液晶分子の配向を阻害し、十分な発色が得られないことがある。

【0052】さらに、コレステリック液晶層を転写後、基板上に形成したコレステリック液晶層中の液晶分子の螺旋ピッチを固定化し、さらにコレステリック液晶層の膜強度を向上させる目的で、前記光重合開始剤を添加す 40 ることもできる。前記光重合開始剤としては、公知のものの中から適宜選択することができ、例えば、pーメトキシフェニルー2、4ーピス(トリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(pープトキシスチリル)ー5ートリクロロメチル1、3、4ーオキサジアゾール、9ーフェニルアクリジン、9、10ージメチルベンズフェナジン、ベンゾフェノン/ミヒラーズケトン、ヘキサアリールピイミダゾール/メルカプトベンズイミダゾール、ベンジルジメチルケタール、チオキサントン/アミン等が挙げられる。 50

【0053】前記光重合開始剤の添加量としては、コレステリック液晶層の全固形分重量に対して、0.1~20重量%が好ましく、0.5~5重量%がより好ましい。前記添加量が、0.1重量%未満であると、光照射時の硬化効率が低いため長時間を要することがあり、20重量%を越えると、紫外線領域から可視光領域での光透過率が劣ることがある。

【0054】前記パインダー樹脂としては、例えば、ポリスチレン、ポリーαーメチルスチレン等のボリスチレ 2000 ン化合物、メチルセルロース、エチルセルロース、アセチルセルロース等のセルロース樹脂、側鎖にカルボキシル基を有する酸性セルロース誘導体、ボリビニルフォルマール、ポリビニルブチラール等のアセタール樹脂、特開昭59-44615号、特公昭54-34327号、特公昭58-12577号、特公昭54-25957号、特開昭59-53836号、特開昭59-71048号に記載のメタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等が 挙げられる。

40

50

【0055】アクリル酸アルキルエステルのホモボリマー及びメタアクリル酸アルキルエステルのホモボリマーも挙げられ、これらについては、アルキル基がメチル基、エチル基、nープロピル基、nーブチル基、isoーブチル基、nーヘキシル基、シクロヘキシル基、2ーエチルヘキシル基等のものを挙げることができる。その他、水酸基を有するボリマーに酸無水物を添加させたもの、ベンジル(メタ)アクリレート/(メタアクリル酸のホモボリマータ)アクリルート/(メタアクリル酸のホモボリマータ)アクリル酸共重合体やベンジル(メタ)アクリレート/(メタアクリル酸のホモボリマータ)アクリル酸共重合体やベンジル(メタ)アクリレート/(メタ)アクリル酸/他のモノマー 10の多元共重合体等が挙げられる。

【0056】コレステリック液晶層中の全固形分に対する前記バインダーの含有量としては、 $0\sim50$ 重量%が好ましく、 $0\sim30$ 重量%がより好ましい。前記含有量が、50重量%を超えると、ネマチック液晶性化合物の配向が不十分となることがある。

【0057】また、保存性の向上のため添加される重合禁止剤としては、例えば、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、フェノチアジン、ベンゾキノン、及びこれらの誘導体等が挙げられ、これらは、重合 20性化合物に対して、0~10重量%添加することが好ましく、0~5重量%添加することがより好ましい。

【0058】前記各成分は、適当な溶媒に溶解し、塗布 液状の溶液に調製し、この塗布液を所望の塗布方法によ り支持体A(仮支持体)上に塗布することにより、コレ ステリック液晶層を形成することができる。

【0059】(カバーフィルム)得られたコレステリック液晶層上には、転写シートの保存時にコレステリック液晶層を保護する点で、カバーフィルムを設けることが好ましい。前記カバーフィルムに用いる材質としては、ボリプロピレン、ボリエチレン、PET、PEN、TAC等が挙げられる。前記カバーフィルムの厚みとしては、 $1\sim100\mu$ mが好ましく、 $4\sim40\mu$ mがより好ましい。

【0060】なお、配向膜のTgは、液晶配向温度よりも高い方が望ましい。また、反射型LCDの場合、コレステリック液晶層16とカバーフィルム18との間に光吸収層(ブラックベタ)を設けることもできる。この光吸収層はコレステリック液晶層16とカバーフィルム18との密着性の点からは、紫外線硬化型が好ましい。。さらにカバーフィルム18の表面(コレステリック液晶層16面側とは反対側の面)には転写シートの走行性等の点から帯電防止処理が施されていることが好まし

【0061】〈工程(D)〉一方、基板上に配向膜を設けたカラーフィルタ用基板が形成される。

(基板) カラーフィルタ用として用いる基板としては、 公知の光透過性の基板が挙げられ、具体的には、ガラス 板、表面に酸化珪素被膜を形成したソーダガラス板、ボ リマーフィルム等が挙げられる。前記各種基板表面に は、ラミネート工程前に、前記配向膜を形成すること、 或いは、常法により配向処理、好ましくはラピング処理 を施されていることが好ましい。前記ラビング処理時の ラビング角度等は、予め設定するが特に限定はない。 【0062】 <工程(E) >次に工程(C) に示す転写 シートからカバーフィルムが剥がされて、コレステリッ ク液晶層面がカラーフィルタ用基板の配向膜に接触する 状態でラミネートされる。このラミネート工程時に加圧 する場合の加圧手段としては、公知の加圧方法の中から 適宜選択することができ、例えば、接着状態の転写シー トとカラーフィルタ用基板を圧力ローラに挟んで圧着搬 送する方法、加圧パッドを押圧しながら移動させる方 法、減圧下で圧着させる方法等が挙げられる。中でも、 接着時に空気等の混入を回避し、十分な接着性を確保し うる観点から、圧力ローラーを用いることが好ましい。 加圧時の圧力としては、0.1~100kg/m²が好 ましく、 $1\sim20$  kg/ $m^{\prime}$ がより好ましい。圧力ロー ラーを用いる場合の搬送速度としては、1~50m/m inが好ましく、0.5~5m/minがより好まし

【0063】また、工程(E)に示すラミネート工程の代わりにコレステリック液晶層を基板に密着させる工程であってもよい。この場合、コレステリック液晶層上に平滑層を設けること、あるいは基板22とは別の密着時に使用される支持体に平滑層を設けることが好ましい。平滑層としては、PVA等の水溶性高分子からなる膜等が挙げられる。

【0064】〈工程(F)〉ラミネートによってカラーフィルタ用基板に転写シートが密着された状態で仮支持体とクッション層が剥離され、基板上に配向膜、コレステリック液晶層、配向膜が順次設けられた基板が形成される。仮支持体上に、クッション層(熱可塑性樹脂層)および中間層が形成されている場合、中間層の間で剥離される。塗布方式の場合、基板上に配向膜、コレステリック液晶層、配向膜が順次塗布方式で設けられた基板が形成される。

【0065】〈工程(G)〉次に工程(G)における温度 [温度(1)]は、ネマチック液晶性化合物、カイラル化合物等によって予め設計された温度であり、この温度においてコレステリック液晶組成物の螺旋ピッチが変化し、この状態[温度(1)]下でコレステリック液晶層16に対して活性光線がパターン照射されて照射領域のコレステリック液晶組成物は光重合、あるいは架橋して第1のパターンが形成される。

【0.066】活性光線としては、紫外線が好ましく、具体的には、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、カーボンアーク灯、メタルハライド灯等が挙げられるが、中でも、超高圧水銀灯が好ましい。 前記活性光線の照射量としては、 $1.0\sim8.00\,\mathrm{mJ/cm}$ が好ましく、 $3.0\sim5.0\,\mathrm{mJ/cm}$ ががより好ましい。前記照射量が、 $1.0\,\mathrm{m}$ 

J/cm<sup>2</sup>未満であると、硬化反応が十分に行われない ことがあり、800mJ/cm゚を超えると、作業効率 が低下することがある。

【0067】 <工程(H) >工程(G)~工程(H) に おいては、第一のパターン、第二のパターンを形成する 場合、あるいはさらに第三のパターン・・を形成する場 合、その加熱温度は、−20℃〜200℃の範囲から選 ばれ、目的の温度±5℃に制御されることが好ましく、 より好ましくは目的の温度±2℃の範囲である。コレス 加熱し、その温度において活性光線を照射するが、加熱 する順序は、解像度、配向速度等の点から低温から高温 側へ順次上げていくことが好ましい。また、それぞれの パターンを形成するときの温度差はそれぞれの温度にお ける螺旋構造を変化を明確する点から20℃以上が好ま しい。なお、工程(G)~工程(H)に示すパターン露 光の他に、ラミネートされた状態(仮支持体),すなわ ち透明な仮支持体が付いた状態でパターン露光すること もできる。

【0068】 <工程(I) >パターン露光後、コレステ 20 リック液晶層の全面に、1)加熱手段、または2)パタ ーン露光と異なる波長で光照射する手段によって、コレ ステリック液晶組成物を熱重合、あるいは光重合させて 螺旋ピッチの構造を固定化する。これらの加熱温度の条 件、光照射の条件は、コレステリック液晶組成物、カイ ラル化合物等の種類、組み合わせ等により任意に選定さ れる。

【0069】 <工程(J) >次にコレステリック液晶層 上の不要な部分、例えば、クッション層、中間層等の残 存部分、未露光部は除去される。この工程では、クッシ 30 ョン層、中間層等成分によって異なるが、水、またはア ルカリ性物質の希薄水溶液、さらに水と混和性の有機溶 剤を少量添加したものも含まれる。 適当なアルカリ性 物質はアルカリ金属水酸化物類(例えば水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム)、アルカリ金属炭酸塩類(例えば 炭酸ナトリウム、炭酸カリウム)、アルカリ金属重炭酸 塩類(炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム)、アル カリ金属ケイ酸塩類(ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウ ム)アルカリ金属メタケイ酸塩類(メタケイ酸ナトリウ ム、メタケイ酸カリウム)、トリエタノールアミン、ジ 40 エタノールアミン、モノエタノールアミン、モルホリ ン、テトラアルキルアンモンニウムヒドロキシド類(例

えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド) または燐 酸三ナトリウムである。アルカリ性物質の濃度は、0. 01重量%~30重量%であり、pHは8~14が好ま しい。適当な水と混和性の有機溶剤は、メタノール、エ タノール、2ープロパノール、1ープロパノール、ブタ ノール、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモ ノメチルエーテル、エチレングリコールモノ. エチルエ ーテル、エチレングリコールモノn-ブチルエーテル、 ベンジルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、 テリック液晶層に対して順次温度を変えて一定の温度に 10 シクロヘキサノン、 $\epsilon$  -カプロラクトン、 $\gamma$  -ブチロラ クトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ ド、ヘキサメチルホスホルアミド、乳酸エチル、乳酸メ チル、ε-カブロラクタム、N-メチルピロリドンであ る。水と混和性の有機溶剤の濃度は0.1重量%~30 重量%である。またさらに公知の界面活性剤を添加する ことができる。界面活性剤の濃度は0.01重量%~1 0重量%が好ましい。

> 【0070】<その他の工程>カラーフィルタのブラッ クマトリックス部分は、基板22上に予め設けてもよ く、また、工程(J)に示すカラーフィルタ用基板が形 成された後にブラックマトリックス部分を設けることが できる。

【0071】また、転写材料を構成する、前記クッショ ン層、配向膜には、必要に応じて、バインダ、界面活性 **剤、熱重合防止剤、増粘剤、色素、顔料、紫外線吸収** 剤、ゲル化剤、溶媒等を含有させてもよい。さらに、転 写材料における各層間の密着力(接着力)を調整する目 的で、各層中に密着促進剤、離形剤等を使用することも できる。

#### [0072]

【実施例】実施例1

(転写材料の製造) 仮支持体としてラビング処理された 厚さ75μmのボリエチレンテレフタレートベースフィ ルムを準備し、その上に、コレステリック液晶層用塗布 液として、下記の処方にて調製した塗布液をスピンコー ターにて塗布し、100℃のオーブンにて2分間乾燥 し、コレステリック液晶層を形成し、カバーフィルムと して12μm厚のポリプロピレンフィルムを該コレステ リック液晶層上に室温でラミネートし、転写材料を得

【0073】 (コレステリック液晶層用塗布液処方) 【化7】

42量量部

42重量部

10重量部

3重量部 ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート

30

#### クロロフォルム

【0074】(カラーフィルターの製造)カラーフィル ターの製造方法について、説明する。

#### (1) フィルター基板の準備

ガラス基板上にポリイミド配向膜塗布液をスピンコータ ーにて塗布し、100℃のオープンで5分間乾燥した 後、250℃のオーブンで1時間焼成して、配向膜を設 け、さらにその表面をラビングして配向膜付きガラス基 板を得た。

### (2) フィルター層の形成

転写シートからカバーフィルムを除去し、前記配向膜を 備えたガラス基板の配向膜面と、転写シートのコレステ リック液晶層が接するように重ね合わせ、ラミネータ (大成ラミネータ株製のファーストラミネータ8B-5 50-80) を用いて、2kg/m<sup>2</sup>の加圧、130℃ のローラー温度、0.2m/minの送り条件で貼り合 わせた。

【0075】続いて、該転写シートを貼り合わせたま ま、ガラス基板をホットプレート上にて155℃の温度 で3分間保持して、コレステリック液晶層を赤色発色さ せ、赤色画素用フォトマスクを介して超高圧水銀灯にて (熱可塑性樹脂層用塗布液処方)

・スチレン/アクリル酸共重合体

#### 400重量部

露光を行った。次に130℃の温度で3分間保持して、 コレステリック液晶層を緑色発色させ、緑色画素用フォ トマスクを介して超高圧水銀灯にて露光を行った。次に 105℃の温度で3分間保持して、コレステリック液晶 層を青色発色させ、青色画素用フォトマスクを介して超 高圧水銀灯にて露光を行った。各照射エネルギーは、2 00mJ/cm<sup>2</sup>である。続いてポリエチレンテレフタ レートの仮支持体をコレステリック液晶層との界面で剥 離し、仮支持体を除去した。その後、クロロホルムでコ レステリック液晶層を現像し、未露光部を除去した。さ らにフィルタ部の硬化を進めるため、220℃のオーブ 40 ンで20分間焼成し、赤色画素、緑色画素、青色画素パ ターンが形成されたカラーフィルタ基板を得た。

#### 【0076】実施例2

(転写材料の製造)仮支持体である厚さ75 µ mのポリ エチレンテレフタレートベースフィルム上に、熱可塑性 樹脂層用塗布液として下の処方にて調液した塗布液をス ・ピンコーターにて塗布し、100℃のオーブンにて2分 間乾燥して15μm厚の熱可塑性樹脂層を得る。

[0077]

#### 15重量部

(共重合比率60/40、重量平均分子量8000)

・2,2-ビス(4-(メタクリロキシボリエトキシ)フェニルプロパン)

7重量部

・フッ素系界面活性剤

1. 5 重量部

(F-176PF, 大日本インキ社製)

・プロピレングリコールモノメチルエーテル

28重量部

・メチルエチルケトン

2 7 重量部

【0078】次に該熱可塑性樹脂層の上に、中間層用塗 布液として下記処方にて調液した塗布液をスピンコータ ーにて塗布し、100℃のオープンにて2分間乾燥して 10 【0079】

た。さらに該中間層表面をナイロン布にてラビング処理 を行った。

熱可塑性樹脂層の上に1. 6μm厚の中間層を形成し

(中間層用塗布液処方)

・ポリピニルアルコール

(PVA205 クラレ社製)

15重量部

・ポリビニルピロリドン

(PVP-K30 五協産業社製)

6 重量部

・メタノール

173重量部 211重量部

・イオン交換水

【0080】次いでコレステリック液晶層用塗布液とし て、実施例1と同様の処方にて調製した塗布液をスピン コーターにて塗布し、100℃のオーブンにて2分間乾 燥し、コレステリック液晶層を形成し、カバーフィルム 20 フィルム社製)を用いて、熱可塑性樹脂層、中間層を除 として12μm厚のボリプロピレンフィルムを該コレス テリック液晶層上に室温でラミネートし、ベースフィル ム上に熱可塑性樹脂層、中間層、コレステリック液晶層 がこの順に積層された転写材料を得た。

【0081】(カラーフィルターの製造)カラーフィル ターの製造方法について、説明する。

## (1) フィルター基板の準備

ガラス基板上にポリイミド配向膜塗布液をスピンコータ ーにて塗布し、100℃のオーブンで5分間乾燥した 後、250℃のオーブンで1時間焼成して、配向膜を設 30 け、さらにその表面をラビングして配向処理して、配向 膜付きガラス基板を得た。

#### (2) フィルター層の形成

転写シートからカバーフィルムを除去し、前記配向膜を 備えたガラス基板の配向膜面と、転写シートのコレステ リック液晶層が接するように重ね合わせ、ラミネータ (大成ラミネータ株製のファーストラミネータ8B-5 50-80) を用いて2kg/m<sup>2</sup>の加圧、130℃の ローラ温度、0.2m/minの送り条件で貼り合わせ た。そしてポリエチレンテレフタレートの仮支持体を、 熱可塑性樹脂層との界面で剥離し、仮支持体を除去し た。

【0082】続いて、ガラス基板をホットプレート上に て155℃の温度で3分間保持して、コレステリック液 晶層を赤色発色させ、赤色画素用フォトマスクを介して 超高圧水銀灯にて露光を行った。次に130℃の温度で 3 分間保持して、コレステリック液晶層を緑色発色さ せ、緑色画素用フォトマスクを介して超高圧水銀灯にて 露光を行った。次に105℃の温度で3分間保持して、 コレステリック液晶層を背色発色させ、背色画素用フォ 50 18

トマスクを介して超高圧水銀灯にて露光を行った。各照 射エネルギーは、200m J/c m² である。

【0083】次に所定の処理液(T-PD2:富士写真 去した。その後、クロロホルムでコレステリック液晶層 を現像し、未露光部を除去した。さらにフィルタ部の硬 化を進めるため、220℃のオープンで20分間焼成 し、赤色画素、緑色画素、青色画素パターンが形成され たカラーフィルタ基板を得た。

#### [0084]

【発明の効果】以上のように請求項1に記載の本発明に よれば、一層のコレステリック液晶層に対する加熱処 理、活性光線のパターン露光により簡便な工程によって 高品質の多色カラーフィルターを製造することができ る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のコレステリック液晶カラーフィルタ の製造方法の(A)工程~(D)工程を示す概略的工程 図である。

【図2】 本発明のコレステリック液晶カラーフィルタ の製造方法の(E)工程~(F)工程を示す概略的工程 図である。

【図3】 本発明のコレステリック液晶カラーフィルタ 40 の製造方法の(G)工程および(H)工程を示す概略的 工程図である。

【図4】 本発明のコレステリック液晶カラーフィルタ の製造方法の(1)工程および(J)工程を示す概略的 工程図である。

#### 【符号の説明】

1 0	支持体A	(仮体支持体)
1 0	文持作品	(以体文14)

クッション層 (熱可塑性樹脂層) 1 2

配向膜 1 4

16 コレステリック液晶層

カパーフィルム

(J)

(H)

## フロントページの続き

Fターム(参考) 2H048 BA01 BA64 BB02 BB14 BB15 BB24 BB42

2H091 FA02Y FB04 FB12 FC01 FC10 FC23 FD04 FD16 GA06 LA12 LA18

5C094 AA02 AA43 BA43 CA19 CA24 DA14 DA15 EA04 EA07 EB02 ED02 FB12 FB15 GB10